PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 93/11403

G01B 11/02, 11/06, 11/24

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

10. Juni 1993 (10.06.93)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP92/02522

(22) Internationales Anmeldedatum:

3. November 1992 (03.11.92)

(81) Bestimmungsstaaten: KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(30) Prioritätsdaten:

91120863.5 4. Dezember 1991 (04.12.91) (34) Länder für die die regionale oder internationale Anmeldung eingereicht worden ist:

DE usw.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIE-MENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-8000 München 2 (DE).

(72) Erfinder; und

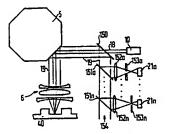
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHICK, Anton [DE/DE]; Frauenhofenerstr. 4, D-8255 Schwindegg (DE). SCHNEIDER, Richard [DE/DE]; Egerländer Str. 5, D-8028 Taufkirchen (DE). STOCKMANN, Michael [DE/DE]; Enzianweg 18, D-8206 Bruckmühl (DE).

(54) Title: OPTICAL DISTANCE SENSOR

(54) Bezeichnung: OPTISCHER ABSTANDSSENSOR

#### (57) Abstract

Optical distance sensors are used to produce a height raster image for inspecting complex units, e.g. equipped printed circuit boards. The prior art triangulation method or confocal principle may be used for this purpose. A sensor permitting complete inspection within an acceptable time must have a correspondingly high data rate. To this end a distance sensor is described which has both high resolution and low sensitivity to secondary light reflexes. The essential characteristics comprise: 1) a substantially larger diameter measuring beam (19) relative to



the lighting beam (18); 2) an approximately equal diameter of both beams at the point of measurement, the lighting beam (18) have a greater depth of focus (I) than the measuring beam (19); 3) a beam dividing unit (154) for dividing the measuring beam (19) with approximately point-shaped photodetectors in each partial beam, arranged one behind the other in the direction of the partial beams and the height within the depth of focus (T) is recognisable by the photodetector according to greatest light intensi-

#### (57) Zusammenfassung

Zur Erstellung eines Höhenrasterbildes für die Prüfung von komplexen Einheiten, beispielsweise von bestückten Flachbaugruppen, werden optische Abstandssensoren eingesetzt. Dabei werden das bekannte Triangulationsverfahren oder das ebenfalls bekannte konfokale Prinzip angewandt. Ein Sensor, der eine vollständige Prüfung in annehmbarer Zeit ermöglicht, muß eine entsprechende hohe Datenrate bewältigen. Hierzu wird ein Abstandssensor beschrieben, der gleichzeitig eine hohe Auflösung und eine geringe Empfindlichkeit in bezug auf Sekundärlichtreflexe aufweist. Die wesentlichen Merkmale bestehen in: 1) einem bezüglich des Durchmessers wesentlich größer ausgeformten Meßstrahl (19) relativ zum Beleuchtungsstrahl (18); 2) einem annähernd gleichen Durchmesser der beiden Strahlen am Meßort, wobei der Beleuchtungsstrahl (18) eine größere Fokustiefe (T) aufweist, als der Meßstrahl (19); 3) einer Strahlteilungseinheit (154) zur Außpaltung des Meßstrahles (19) mit in jedem Teilstrahl angeordneten annähernd punktförmigen Photodetektoren, die in Richtung der Teilstrahlen hintereinander angeordnet sind und die jeweilige Höhenstufe innerhalb der Fokustiefe (T) durch den Photodetektor mit der größten Lichtintensität erkennbar ist.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

	E			MR	Mauritanien
AT	Österreich	FR	Frankreich	MW	Malawi
AU	Australien		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	NL	Niederlande
BB	Barbados	GA	Gabon	NO.	Norwegen
BE.	Beigien	GB	Vereinigtes Königreich		Neusceland
BF	Burkina Faso	GN	Guinca	NZ	
BG.	Bulgarien	GR	Griechenland	PL	Polen
BJ	Benin	HU	Ungarn	PT	Portugal
_	Brasilien	IE	Irland	RO	Rumānicn
BR.		iτ	talien	RU	Russische Föderation
CA	Kanada	JP	Japan	SD	Sudan
CF	Zentrale Afrikanische Republik	-	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CG	Kongo	KP		SK	Slowakischen Republik
CH	Schweiz	KR	Republik Koren	SN	Senegal
CI	Côte d'Ivoire	ΚZ	Kasachston		
CM	Kamerun	Ll	Liechtenstein	SU	Soviet Union
cs	Tschechoslowakei	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
_	Tschechischen Republik	LU	Luxemburg	TC	Togo
CZ		MC	Monaco	UÁ.	Ukraine
DE	Deutschland	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DK	Dänemark		_	VN	Victnam
ES	Spanien	MI.	Mali	•••	•
CI	Einsterd	MN	Mongolci		

WO 93/11403 PCT/EP92/02522

1

#### Optischer Abstandssensor

25

30

Die Erfindung betrifft einen optischen Abstandssensor nach dem konfokalen optischen Abbildungsprinzip zur Ermittlung von Höhenwerten und zur dreidimensionalen Oberflächenvermessung. Bevorzugte Einsatzgebiete sind insbesondere die Lötstelleninspektion und die Kontrolle der Bausteinbeschaffenheit bei dicht bestückten elektronischen Flachbaugruppen, wie beispielsweise Multi-Chip-Module.

Bei der Überprüfung der Lötstellen oder Bausteine einer Flachbaugruppe wird im wesentlichen auf Leiterbahneinschnürungen,

Verunreinigungen durch Partikel, Lötstellenqualität, korrekte Plazierung von Anschlußbeinchen (Pads), Kurzschlüsse usw. untersucht. Durch die zunehmende Erhöhung der Packungsdichte von Bauteilen in der Mikroelektronik wird die Prüfung von dreidimensionalen Objekten bei hoher Auflösung und hohen Prüfgeschwindigkeiten notwendig. Insbesondere sollen unbestückte und bestückte Mikroverdrahtungsplatten automatisch geprüft werden.

Bisher bekannte Einrichtungen zur Aufnahme von Höhenrasterbildern, die aus einer Vielzahl von dreidimensional vorliegenden Punkten von Objektoberflächen bestehen, beruhen im wesentlichen auf dem sog. Triangulationsverfahren. Dabei tastet ein Laserstrahl die Oberfläche des Objektes ab. Die beiden ebenen Ortskoordinaten eines bestimmten Oberflächenpunktes sind durch die relative Lage zwischen Abtaststrahl oder Beleuchtungsstrahl und der Flachbaugruppe bekannt. Die Höhenkoordinate des Oberflächenpunktes, der aktuell vermessen wird, wird von mindestens einem seitlich angeordneten Objektiv in Verbindung mit einem ortsempfindlichen Detektor erfaßt. Somit lassen sich die dreidimensionalen Ortskoordinaten einer Vielzahl von Oberflächenpunkten bestimmen. Durch den Vergleich eines aufgenommenen Oberflächenbildes mit einem idealen Oberflächenbild und unter Berücksichtigung bestimmter Fehlerkriterien, können Defekte an

10

Flachbaugruppen automatisch erkannt werden.

Das oben erwähnte Triangulationsverfahren ist in verschiedener Hinsicht weiterentwickelt worden, weist jedoch bestimmte prinzipielle Nachteile auf:

- Es besteht die Gefahr von Sekundärlichteinflüssen, wenn der Detektor das reflektierte Licht von Oberflächenpunkten des Objektes aufnimmt, die nicht dem aktuellen Auftreffpunkt entsprechen. Dies kann bei stark glänzenden Oberflächen zu erheblichen Meßfehlern führen.
- Kleine Objekte, die sich sehr dicht neben relativ großen Objekten oder in Vertiefungen befinden, können in Folge von Abschattungen nicht in jedem Fall erfaßt werden.
- Zur Einhaltung der Scheimpflugbedingung ist meist eine nicht vergrößernde Abbildung auf den Detektor erforderlich. Dies führt bei kleinen Meßfleckgrößen zu hohen Leistungsdichten. Eine hohe Leistungsdichte auf den Detektorflächen bei lateralen Photodioden begrenzt die Abtastgeschwindigkeit nach oben hin. Der Einsatz von Photodiodenarrays erhöht die Datenrate nicht.
- 25 Es ist bisher nicht bekannt, durch einfaches Auswechseln beispielsweise eines Objektives am Sensorsystem den Abbildungsmaßstab und damit das Auslösungsvermögen zu variieren.
- 30 Auf dem Markt erhältliche Meßsysteme nach dem Triangulationsverfahren weisen bestimmte Ausgestaltungen auf, mittels der
  die oben genannten Nachteile teilweise vermeidbar sind. So hat
  die Firma Robotic Vision Systems (536 Broadhollow Road, Melville, New York 11747, USA) zur Vermeidung von Fehlmessungen
  35 durch Sekundärreflexe anstelle von lateralen Photodioden lineare Photodiodenarrays eingesetzt. Durch entsprechende Auswerte-Software werden Fehlmessungen erkannt und eliminiert.
  Insgesamt reduziert sich jedoch die Datenrate des Systems so

stark, daß dieses für eine vollständige Inspektion in einer Prozeßlinie nicht geeignet ist.

Um die Probleme bei der Anwendung einer lateralen Photodiode

zu bewältigen, hat die Firma Matsushita Kotobuki Electric Co.,
Ltd. (2131 Ohara-minamikata, Kawauchi-machi, Onsen-gun, Ekimeken 791-03, Japan) ein System entwickelt, bei welchem aus acht
Richtungen beobachtet wird. Eine Auswertung der Detektorsignale wird durch geeignete Algorithmen vollzogen. Die Erkennungssicherheit bei glänzenden Oberflächen steigt dadurch. Die
Gesamtkonstruktion wird durch den Einsatz von ca. vier Sensorköpfen mit je acht Detektoren, die mittels einer schnell
rotierenden Scheibe scannen, sehr aufwendig. Darüber hinaus
kann das System nicht innerhalb von tiefen Löchern messen.
Eine größere Auflösung als 40 µm wird wegen mechanischer und
optischer Justierprobleme beim Schnellen Rotieren des Sensorkopfes nicht erreicht.

Die Firma Nagoya Electric Works Co., Ltd (550 Takawari, Katori, Tadocho, Kuwana-gun, Mieken 511-01, Japan) scannt mit einem Laserstrahl über eine bestückte Leiterplatte und mißt den Winkel der spiegelnden Reflexion. Durch die Auswertung der Oberflächenneigung von Lötstellen oder Bauteilen kann die absolute Höhe durch Integration bestimmt werden. Neigungen, die größer als 45° betragen, können jedoch nicht detektiert werden. Dadurch ist die Höhe von Objekten mit senkrechten Wänden nicht meßbar. Eine Vermessung innerhalb von kleinen Löchern ist nicht möglich und Sekundärreflexe können nicht ausgeschaltet werden.

30

Ein ebenfalls bekanntes System wird von der Firma Omron Institute of Life Science (17 Chudoji minami-cho, Shimogyo-ku, Kyoto 600, Japan) angeboten. Hierbei wird aus dem spiegelnd reflektierten Licht die Höheninformation gewonnen. Die Probe wird aus verschiedenen Richtungen mit drei verschiedenen Farben beleuchtet. Das spiegelnd reflektierte Licht wird von einer Farbkamera detektiert und die Neigung der Probenoberfläche wird berechnet. Der Leistungsumfang entspricht in etwa dem Sy-

4

stem von Nagoya.

Allgemein kann gesagt werden, daß insbesondere bei Lötstellen mit spiegelnden Oberflächen auftretende Sekundärreflexe an benachbarten Lötstellen bei großen Detektorflächen Fehlinformationen und entsprechend falsche Höhenwerte zur Folge haben. Der Einsatz von kleinen Detektorflächen ist anzustreben, da hierdurch nur die unmittelbare Umgebung des momentan abzubildenden Meßortes erfaßt wird. Durch den Einsatz eines synchronisierten Triangulationsscanners wird dies berücksichtigt. Hierbei werden die Detektionsstrahlen mittels zweier seitlich angebrachter Umlenkvorrichtungen über das Scanobjektiv und die Strahlablenkeinheit (rotierender Polygonspiegel) auf die Detektorfläche gelenkt. Durch die synchrone Strahlablenkung von Beleuchtungs- und Meßstrahl (Detektionsstrahl) wird nur noch die Höhenbewegung des Auftreffpunktes auf den Detektor abgebildet, wodurch dieser entsprechend schmal dimensioniert werden kann und Sekundärreflexe in Scanrichtung ausgeblendet werden. Senkrecht zur Scanrichtung auftretende Störreflexe sind dadurch nicht zu beseitigen. Systembedingt ist der Auftreff-20 punkt des Lichtes bzw. der Meßort nur aus zwei Raumrichtungen zu beobachten. Bei dicht bestückten Leiterplatten führt dies zu erheblichen Abschattungen.

Ein bei der dreidimensionalen Vermessung von Strukturen bereits bewährtes Verfahren basiert auf dem konfokalen Prinzip.

Hierbei wird eine punktförmige Lichtquelle, welche gewöhnlich durch eine Lochblende definiert wird, auf die Probe bzw. das Objekt abgebildet. Das rückgestreute Licht wird wiederum auf einen nahezu punktförmigen Detektor abgebildet. Die maximale Lichtintensität trifft hierbei nur auf den Detektor (Photodetektor), wenn die Objekt- und die Detektorebene tatsächlich im Brennpunkt der jeweiligen Optik liegen (konfokal). Befindet sich das Objekt außerhalb der Brennebene, so erfolgt eine starke Aufweitung des Meßstrahles vor dem punktförmigen Detektor, wodurch die meßbare Intensität stark abnimmt.

Ein auf dem konfokalen Prinzip beruhender Sensor wird bei-

spielsweise in dem Artikel - 3-D profile detection of etched patterns using a laser scanner; Moritoshi Ando et al; Proceedings of SPIE, Vol 389, Optical Systems Engineering III; Los Angeles, California, USA; 20. - 21. Januar 1989 - beschrieben. Es wird insbesondere in den Figuren 2 und 3 dargestellt, daß die Objektebene und die Sensorebene jeweils im Fokusbereich liegen. Weiterhin beschreibt dieser Artikel den Einsatz von Scan-Linsen, sowie einen rotierenden Polygonspiegel als Strahlablenkungseinheit.

10

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen optischen Abstandssensor mit hoher Datenrate bei gleichzeitig hoher Auflösung und geringer Empfindlichkeit in bezug auf Sekundärlichtreflexe zur Verfügung zu stellen.

15

Die Lösung dieser Aufgabe geschieht mittels der Lehre des kennzeichnenden Teiles im Patentanspruch 1.

Ein Sensor, der auf dem konfokalen Prinzip aufbaut, arbeitet

20 mit einer punktförmigen und auf das Objekt abgebildeten Lichtquelle. Das vom Objekt rückgestreute Licht wird seinerseits
auf einen nahezu punktförmigen Detektor abgebildet. Objekt und
Bild bzw. Detektor befinden sich im Fokus des Beleuchtungsbzw. des Meßstrahles. Die damit verbundene geringe Schärfentiefe ist verbunden mit einer hohen Auflösung bei der Aufnahme
von Oberflächenpunkten zur dreidimensionalen Messung von Objekten.

Die aufzunehmende Höheninformation bzw. der Höhenwert werden in Analogie zum Triangulationsverfahren durch senkrechtes Beleuchten und Beobachten unter einem möglichst großen Winkel zur Normalen auf der Objektoberfläche gewonnen. Jedoch wird beim Einsatz eines Scanobjektives, das Beleuchtungsstrahl und Meßstrahl gleichzeitig führt und wobei der Beleuchtungsstrahldurchmesser wesentlich kleiner ausbildet ist, als der Meßstrahldurchmesser, über den gesamten Öffnungskegel des Objektives betrachtet. Somit werden sämtliche vom Auftreffpunkt des Beleuchtungsstrahles auf der Objektoberfläche ausgehenden

PCT/EP92/02522

Strahlen bei der Messung berücksichtigt. Der Raumwinkel, der zur Detektion beiträgt, ist demnach wesentlich größer, als der des Triangulationsverfahrens.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß eine für 5 heutige Anforderungen ausreichende Datenrate mittels eines optischen Abstandssensors zu verwirklichen ist, der eine Modifizierung eines konfokalen Prinzipes darstellt. Um die relativ langsame mechanische laterale und axiale Objektverschiebung bei der Aufnahme eines gerasterten Oberflächenbildes zu umgehen, wurden mehrere parallel arbeitende nahezu punktförmige Photodetektoren entsprechend der mehrfach geteilten Meßstrahlen installiert. Die Photodetektoren sind alle konfokal angeordnet und stellen eine Unterteilung des Höhenmeßbereiches dar, der durch die Fokustiefe des Beleuchtungsstrahles vorge-15 geben ist, wenn das Objekt nicht in der Höhe verfahren wird. Dieser maximale Höhenmeßbereich wird somit in mehrere Stufen unterteilt, die ohne mechanisches Nachführen des Objektes auflösbar sind. Hierzu ist die bezogen auf die verschiedenen aufgeteilten Meßstrahlen versetzte Anordnung der punktförmigen Photodetektoren notwendig. Die Durchmesser der Photodetektoren sind so ausgelegt, daß die Durchmesser des Beleuchtungsstrahles innerhalb der Fokustiefe, die sich mit der Meßhöhe ändern, genau in die zugeordneten Photodetektoren abgebildet werden. Die jeweilig zutreffende Höhenstufe innerhalb der Fokustiefe 25 des Beleuchtungsstrahles wird durch den Photodetektor mit der größten Lichtintensität erkannt.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht den Einsatz von Teilerspiegeln als Strahlteilungseinheit vor. Strahlteilerspiegel stellen trotz des mechanischen Aufwandes die einfachste Art einer Strahlteilungseinheit dar. Dies gilt für eine Aufteilung des Meßstrahles in bis zu ca. 20 Einzelstrahlen.

35

30

Eine konstruktive Vereinfachung wird durch den Einsatz eines einzigen lichtbeugenden Elementes erzielt. Dieses als Strahlteilungseinheit wirkende Element spaltet den Meßstrahl in eine Vielzahl von definierten Richtungen auf. Die eigentliche Detektion bleibt unverändert. Eine Besonderheit dieser Ausführungsform besteht in einer angepaßten Optik. Anstelle einer üblicherweise hinter der Strahlteilungseinheit in jedem einzelnen aufgeteilten Meßstrahl plazierten Optik ist beim Einsatz eines lichtbeugenden Elementes eine einzige Optik verwendbar. Diese wird entweder vor oder nach dem lichtbeugenden Element eingesetzt. Somit werden der gesamte Meßstrahl bzw. sämtliche aufgeteilten Meßstrahlen über diese Optik geführt.

10 Als lichtbeugendes Element kann beispielsweise ein Beugungsgitter oder ein computergeneriertes Hologramm mit einer definierten Intensitätsverteilung eingesetzt werden.

Die punktförmige Ausbildung der Photodetektoren wird zweckmäßiger Weise durch die Kombination von Blenden und handelsüblichen Photodetektoren, beispielsweise Photodioden, erreicht. Die gesamte Einheit stellt somit den punktförmigen Photodetektor dar, der konfokal angeordnet ist, wenn die Blende im Fokusbereich des Meßstrahles liegt. Dies gilt für sämtliche Blenden bzw. Photodetektoren, die auf den Teilstrahlen plaziert sind.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung verwendet ein Scanobjektiv, das für mehrere Wellenlängen derart korrigiert ist, daß bewußt eine chromatische Aberration herbeigeführt wird. Der durch die Schärfentiefe des Beleuchtungsstrahles vorgegebene Höhenscanbereich wird in diesem Fall in einzelne Stufen aufgeteilt, in dem die Schärfentiefenbereiche der einzelnen Farben sich sukzessive aneinanderreihen. Nach dem Durchgang des Lichtes durch die den punktförmigen Photodetektoren vorgeschalteten Blenden wird das Licht entsprechend den Farben aufgespalten und auf verschiedene Photodioden geführt.

Die punktförmige Lichtquelle wird in vorteilhafter Weise durch einen Laser dargestellt. Der Laser liefert den Meßstrahl, der über eine Optik scharf auf die Oberfläche eines Objektes abgebildet wird. Hierbei kann ein Laser mit monochromatischem Licht oder mit einem Licht mehrerer Wellenlängen eingesetzt

werden. Letzteres ist für den Fall notwendig, daß ein für mehrere Lichtwellenlängen korrigiertes Scanobjektiv eingesetzt wird. Die hohe Leistungsdichte eines Lasers ist von wesentlichem Vorteil.

5

Zur Erzielung einer hohen Datenrate bei der Aufnahme eines Oberflächenrasterbildes ist eine entsprechend angepaßte Strahlablenkeinheit notwendig. Es hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen, hierbei einen rotierenden Polygonspiegel einzusetzen, da das Zusammenspiel von mechanischem Antrieb und die Erzielung hoher Datenraten hierbei gut beherrschbar sind. In Kombination mit einem kleinen Durchmesser des Beleuchtungsstrahles am Ort des Polygonspiegels werden hohe Drehzahlen bei gleichzeitig kleiner Auslegung des Polygonspiegels ermöglicht.

15

20

25

35

10

Die Trennung zwischen Beleuchtungsstrahl und Meßstrahl geschieht durch einen zentrisch durchbohrten Auskoppelspiegel. Diese vorteilhafte Ausgestaltung ist auf das vorbestimmte Verhältnis zwischen den numerischen Aperturen des Meßstrahles und des Beleuchtungsstrahles ausgelegt.

Es ist von großer Bedeutung, wenn die Apertur des Meßstrahles in bezug auf die des Beleuchtungsstrahles am Meßort größer ist. Das Verhāltnis zwischen Meß- und Beleuchtungsapertur ist ein Maß für die Anzahl der Höhenstufen, die im jeweiligen Höhenmeßbereich gemessen werden können. Bei nahezu isotrop streuenden Objekten ist es möglich, durch Interpolation Höhenwerte zwischen diesen Höhenstufen auszuwerten. Wird die Apertur des Meßstrahles wesentlich größer, als die des Beleuch-30 tungsstrahles ausgelegt, so wird das Licht des Beobachtungsortes auf dem Objekt unter einem großen Winkel zu einer Flächennormalen des Objektes bzw. über einen großen Raumwinkel gesammelt. Dies verbessert die Höhenauflösung wesentlich. Ebenso ist es vorteilhaft, daß durch ein großes Verhältnis von Detektions- zu Beleuchtungsapertur ein durch Speckle verursachtes Rauschen unterddrückt wird. Das mindestens anzustrebende Verhāltnis zwischen den Öffnungswinkeln von Meßstrahl und Be-

leuchtungsstrahl sollte 2 : 1 betragen.

Eine Vereinfachung des optischen Abstandssensors verbunden mit einer Erhöhung der Datenrate wird durch den Einsatz eines telezentrischen Scanobjektives erreicht. Hierbei wird im wesent-5 lichen ein Rechenvorgang eingespart, der bei nicht telezentrischer Auslegung des Scanobjektives zur genauen Lageermittlung eines Bildes notwendig ware.

Die in der Regel auftauchenden ungleichmäßigen Lichtverteilungen der Teilstrahlen auf die verschiedenen Photodetektoren werden in vorteilhafter Weise durch eine elektronische Kompensationseinheit ausgeglichen. Ungleichmäßige Verteilungen der Lichtintensität ergeben sich je nach Ausgestaltung der Strahlteilungseinheit und der Blendendurchmesser.

15

25

35

•

Die Veränderung des Höhenmeßbereiches kann in vorteilhafter Weise durch den Wechsel des Scanobjektives erreicht werden. Dies geschieht in analoger Weise wie bei einem Mikroskopobjektiv. Nachdem sich Meßbereich und Auflösung gegenseitig bedingen, muß eine diesbezügliche elektronische Abstimmung vorgenommen werden. Dadurch wird eine leichte Umrüstung einer Abtasteinrichtung ermöglicht. Durch die seitliche Neigung eines optischen Abstandssensors lassen sich mit verschiedener Bestücktechnik angefertigte Flachbaugruppen prüfen (beispielsweise "Surface Mounted Devices", "J-Leads"...).

Im folgenden werden anhand von schematischen Figuren das konfokale Prinzip und ein Ausführungsbeispiel beschrieben.

Figur 1 zeigt 30 Figur 2 zeigt

eine Erläuterung des konfokalen Prinzips. den Verlauf der Lichtintensität während eines mechanischen Höhenscans an einem Punkt einer ebenen Objektoberfläche.

Figur 3 zeigt

einen optischen Abstandssensor mit konfokalem Aufbau zum schnellen Scannen mittels eines rotierenden Polygonspiegels, wobei eine Vielzahl von parallel arbeitenden Detektoren vorhanden ist.

WO-93/11403 PCT/EP92/02522

10

Figur 4 zeigt eine Prinzipskizze bezüglich der Sensorelektronik für die parallele Verarbeitung der Signale der punktförmigen Photodetektoren.

Figur 5 zeigt den Fokusbereich des Beleuchtungsstrahles bzw. die Fokustiefe.

5

Figur 1 zeigt eine bei der dreidimensionalen Vermessung von strukturierten Oberflächen bereits bewährte Verfahrensweise. Diese basiert auf dem konfokalen Prinzip. Beim konfokalen Prinzip wird eine punktförmige Lichtquelle, beispielsweise gebildet mittels einer Lochblende oder, wie in diesem Fall durch einen Laser 1, auf das Objekt abgebildet. Das rückgestreute Licht wird wiederum auf einen nahezu punktförmigen Detektor abgebildet. Nur für den Fall, daß die Objekt- und Detektorebene tatsächlich im Brennpunkt liegen, also konfokal 15 sind, trifft auf den Detektor maximale Lichtintensität. Hierbei ist zu beachten, daß die punktförmige Ausbildung jedes der beiden erwähnten Bauteile durch die jeweilige Vorschaltung einer konfokalen Blende 30, 31 geschieht. Als punktförmige Lichtquelle kann demnach der Laser 1 mit der Optik 11 und der 20 Blende 30 betrachtet werden. Der punktförmige Detektor besteht aus der Blende 31 und dem eigentlichen Detektor 2, beispielsweise einer Photodiode. Eine konfokale Konstellation wird durch den Strahlengang des fokussierten Strahles 16 dargestellt. Für diesen Fall liegt das Objekt 4 in der Brennebene bezüglich der Optik 14. Gleiches gilt für die Blenden 30, 31 bezüglich der Optik 12, 13. Befindet sich das Objekt 41 außerhalb der Brennebene, so tritt eine starke Strahlaufweitung entsprechend dem defokussierten Strahl 17 ein. Dies ist gleichbedeutend mit einem starken Intensitätsabfall am Detektor 2.

Bedingt durch das konfokale System liegt zwar eine geringe Schärfentiefe vor, die jedoch eine hohe Auflösung zur Folge hat. Die in Figur 1 dargestellte Anordnung arbeitet mit einem Teilerspiegel 15. Das Objektiv, hier die Optik 14, ist so ausgelegt, daß keinerlei Unterschiede in der Apertur des Meßstrahles im Verhältnis zu der Apertur des Beleuchtungsstrahles zu erkennen sind.

Die Figur 2 zeigt den Verlauf der Intensität I des detektierten Lichtes in Abhängigkeit von dem Höhenwert Z. Zur Aufnahme dieser Kurve wurde eine Objekt derart verschoben, daß sein Höhenwert zu beiden Seiten des Wertes verfahren wird, der der konfokalen Einstellung mit der maximalen Intensität I entspricht. Ein Auswertekriterium stellt die volle Halbwertsbreite H dar. Darunter wird der Bereich des Höhenwertes Z verstanden, der einem Abfall der Intensität I auf die Hälfte des Maximalwertes entspricht.

Die Figur 3 zeigt einen erfindungsgemäßen Aufbau, entsprechend einem modifizierten konfokalen Prinzip. Wesentlich dabei ist der mehrstufige konfokale Aufbau, der durch die Aufspaltung des Meßstrahles 19 in mehrere Einzelstrahlen mit jeweils einer Optik 152a-n, einer Blende 153a-n und einem Photodetektor 21an verwirklicht ist. Der Beleuchtungsstrahl 18 wird durch einen Laser 10 erzeugt und durch einen mit einer Bohrung versehenen Auskoppelspiegel 150 auf einen rotierenden Polygonspiegel 5 gelenkt. Dieser reflektiert den Beleuchtungsstrahl 18 in Richtung auf die Oberfläche des Objektes 40. Weiterhin ist ein Scanobjektiv 6 vorhanden, das Beleuchtungsstrahl 18 und Meßstrahl 19 gleichzeitig in beiden Richtungen führt. Am Meßort auf der Oberfläche des Objektes 40 ist die numerische Apertur des Beleuchtungsstrahles 18 wesentlich kleiner als die numerische Apertur des Meßstrahles 19. Der über das Scanobjektiv geführte Meßstrahl 19 wird wiederum über den rotierenden Polygonspiegel zurück auf den Auskoppelspiegel 150 geführt. Im Anschluß daran wird in einer Strahlteilungseinheit 154 der Meß-30 strahl 19 aufgeteilt. In der Figur 3 sind lediglich 2 Aufteilungen konkret dargestellt. In der Praxis können hier je nach Bedarf 16, 20 oder mehr Einheiten plaziert sein. Die Strahlteilungseinheit 154 kann, wie hier dargestellt, aus Teilerspiegeln 151a-n bestehen. Zur Verringerung des mechanischen Aufwandes ist jedoch auch der Einsatz eines Beugungsgitters oder der eines computergenerierten Hologrammes möglich. Der hohe Aufwand für die Herstellung eines Hologrammes kann durch

5

30

35

die damit verbundenen wesentlichen Vorteile ausgeglichen werden. So kann die Intensitätsverteilung des gebeugten Lichtes beispielsweise durch ein entsprechend ausgelegtes Hologramm je nach Anforderung in vorbestimmter Weise beeinflußt werden. Beim Einsatz eines Beugungsgitters und auch beim Einsatz von Teilerspiegeln sorgt eine elektronische Kompensation für eine Gleichverteilung der Intensitäten der aufgeteilten Meßstrahlen 19.

Die Figur 4 zeigt eine Auswerteelektronik, die entsprechend 10 der vorhandenen Mehrzahl von Photodetektoren 21a-n schiedene Lichtintensitäten verarbeitet. Jeder Detektor repräsentiert einen Höhenwert innerhalb der Fokustiefe T und die Elektronik findet den mit der höchsten Leistung heraus. Dies wird mittels einer Schwelle, deren Höhe einem bestimmten pro-15 zentualen Wert der Summe aller Intensitätswerte entspricht, erreicht. Überschreiten mehrere Signale den Schwellwert, so sind die entsprechenden Höhenwerte Z zu mitteln. Die Auswerteelektronik nimmt von den Photodetektoren 21a-n die entsprechenden Signale über Verstärker 22a-n auf, addiert sie im Sum-20 mierer 23 und vergleicht die Einzelwerte in Komparatoren 24a-n mit der Summe. Der Encoder 25 liefert den gewünschten Höhenwert Z. Um eine hohe Pixelverarbeitungsgeschwindigkeit zu erreichen, ist diese parallele Verarbeitungsweise notwendig. Als 25 Verstärker 22a-n können beispielsweise Sample/Hold-Verstärker eingesetzt werden.

Die Figur 5 zeigt schematisch den Fokusbereich des Beleuchtungsstrahles 18. Dieser hat an seiner Taille einen Taillendurchmesser D1. Die Fokustiefe T ist so definiert, daß sie der Länge des Beleuchtungsstrahles im Fokusbereich entspricht, zwischen der jeweils in beiden Richtungen der Strahldurchmesser D2 des Beleuchtungsstrahles 18 auf das  $\sqrt{2}$ -fache von D1 angestiegen ist. Durch die Fokustiefe T ist der maximale Höhenscanbereich vorgegeben. Er kann jedoch durch den Wechsel des Scanobjektives 6 verändert werden. Eine andere Möglichkeit, die jedoch nicht mit der Erhöhung der Datenrate konform geht, wären die mechanische Bewegung des Objektes. Ein Sensor nach

dem konfokalen Prinzip entsprechend der Figur 1 ist demnach optisch ausreichend gut, jedoch für heute notwendige Anwendungsfälle zu langsam.

5 Durch das konfokale Prinzip wird an sich die Störwirkung von Sekundärreflexen weitestgehend ausgeschlossen. Bisher damit realisierte Datenraten lagen jedoch bei ca. 100 - 1000 Pixeln pro Sekunde. Mit einer Anordnung entsprechend Figur 3 läßt sich die Datenrate auf über  $10^6$  Pixel pro Sekunde erhöhen. Weitere Vorteile bestehen darin, daß Abschattungen unkritisch sind, sofern ein genügend großer Raumwinkel zur Detektion zur Verfügung steht. Nachdem die Größe des Photodetektors der Größe des Beleuchtungsfleckes angepaßt ist, wird nur der beleuchtete Ort des Objektes 40 auf den Detektor, der aus dem Photodetektor 21a-n und den jeweils vorgeschalteten Blenden 153a-n besteht, abgebildet. Der in Figur 3 dargestellte Laser 10 liefert kollimiertes Licht. Die durch den geringen Durchmesser des Beleuchtungsstrahles 18 am Objekt 40 vorliegende große Fokustiefe bei der Beleuchtung wird umgesetzt in eine relativ geringe Fokustiefe bei der Abbildung. Durch die Aufteilung in einzelne Meßstrahlen 19 wird die Auflösung bzw. die Fokustiefe in kleine Schärfentiefenbereiche aufgeteilt. Bei der Dimensionierung sind die bekannten optischen Abhängigkeiten zwischen Apertur, Auflösung, Brennweite usw. zu berücksichtigen. So bedeutet die Vergrößerung der Apertur eine hö-25 here Auflösung und die Vergrößerung der Brennweite bringt einen größeren Höhenmeßbereich entsprechend der größeren Fokustiefe mit sich. Nachdem sich jedoch Meßbereich und Auflösung gegenseitig bedingen, läßt sich beispielsweise bei einem Aperturverhältnis von Meß- und Beleuchtungsstrahl 18, 19 von 30 25 bei einem Höhenmeßbereich von 0,5 mm eine Auflösung von 20 μm erreichen. Die Auflösung läßt sich durch geeignete Interpolation zwischen den Höhenstufen erhöhen. Eine Veränderung des Höhenmeßbereiches kann in einfache Weise durch den Wechsel des Scanobjektives 6 erzielt werden. 35

Durch einen optischen Abstandssensor entsprechend Figur 3 kann die langsame laterale Verschiebung des Objektes 40 in einer

Richtungen vermieden werden. Durch den Einsatz eines zusätzlichen Galvanometerspiegels könnte die laterale Verschiebung des
Objekts 40 vollständig entfallen. Die zweite laterale Abtastrichtung wird durch Scannen mittels des Beleuchtungsstrahles
18 bedient. Die Höhenwerte Z werden für jeden einzelnen Meßpunkt auf der Oberfläche des Objektes 40 über den optischen
Abstandssensor ermittelt. Auf diese Weise lassen sich Pixelraten von 2 MHz realisieren. Die Datenrate bzw. Scan-Geschwindigkeit ist abhängig von der Polygonspiegelkonfiguration. Eine
10 Ausführungsform eines optischen Abstandssensors enthält beispielsweise folgende technische Daten:

Meßstrahldurchmesser: 7,5 mm
Beleuchtungsstrahldurchmesser: 0,7 mm

15 Rotationsgeschwindigkeit des Polygon-

spiegels (mit 12 Facetten,

20

Nutzungsfaktor 0,5): 15.000 Umdrehungen/Minute

Scanlange (lateral): 3,5 mm laterale Auflösung: 5 µm Pixel/Scanlange: 700.

Innerhalb eines Scans, d.h. innerhalb einer abgetasteten Zeile beträgt bei den obengenannten Daten die Pixeldatenrate 4,2 MHz, die von der Sensorelektronik verarbeitet werden muß. Aufgrund des Nutzungsfaktors des Polygonspiegels von 0,5 ergibt sich eine effektive Pixeldatenrate von 2,1 MHz.Bei einer mittleren Abtastgeschwindigkeit mit 2 x 10<sup>6</sup> Pixel/Sekunde ergibt sich bei sehr komplizierten Leiterplatten beispielsweise eine Prüfzeit von 20 Minuten für eine Fläche von 250x250 mm. Bei einfach strukturierten Leiterplatten liegt die Prüfzeit im Bereich von wenigen Minuten.

Die an einen optischen Abstandssensor angeschlossene Sensorelektronik entsprechend der Figur 4 beinhaltet auch die Photodetektoren 21a-n. Die hier eingesetzten Photodioden und Verstärker 22a-n sollten einen sehr großen Dynamikbereich bei kurzer Anstiegszeit aufweisen, um die durch die Oberfläche des Objektes 40 verursachten, extrem starken Intensitäts-

PCT/EP92/02522

schwankungen erfassen bzw. ausgleichen zu können. Um Verstärkerübersteuerungen zu vermeiden, können deshalb Verstärker mit einer nichtlinearen Verstärkungskennlinie eingesetzt werden.

Neben der Tatsache, daß mit einem erfindungsgemäßen Abstandssensor auch spiegelnde Flächen geprüft werden können, ist zudem von Bedeutung, daß auf die Intensitätsregelung des Beleuchtungsstrahles 18 verzichtet werden kann.

10

WO 93/11403

PCT/EP92/02522

c

5

10

20

25

30

35

#### Patentansprüche

- 1. Optischer Abstandssensor nach dem konfokalen optischen Abbildungsprinzip zur Ermittlung von Höhenwerten und zur dreidimensionalen Oberflächenvermessung, insbesondere zur Inspektion elektronischer Flachbaugruppen, mit
  - einer punktförmigen Lichtquelle, die auf die Oberfläche abgebildet wird,
  - einer Strahlablenkeinheit zum schrittweisen Abtasten der Oberfläche,
  - einem Scanobjektiv (6), durch das der Beleuchtungsstrahl (18) und der Meßstrahl (19) geführt werden und
  - einem zur punktförmigen Lichtquelle konfokal angeordneten Photodetektor (2),

#### 15 gekennzeichnet durch

- einen Beleuchtungsstrahl (18), der im Verhältnis zum Meßstrahl (19) einen wesentlich kleineren Durchmesser in den Pupillen des Scanobjektives (6) aufweist,
- einen annähernd gleichen Durchmesser von Beleuchtungsstrahl (18) und Meßstrahl (19) am Meßort auf der Objektoberfläche, wobei der Beleuchtungsstrahl (18) eine größere Fokustiefe (T) als der Meßstrahl (19) aufweist,
  - eine Strahlteilungseinheit (154) zur Aufspaltung des Meßstrahles (19), hinter der jeweils in Richtung der geteilten Meßstrahlen (19) eine Optik (152a-n) und ein annähernd punktförmiger Photodetektor angeordnet sind, wobei die Photodetektoren zur Unterscheidung von Höhenwerten innerhalb der Fokustiefe (T) des Beleuchtungsstrahles (18) in Richtung der geteilten Meßstrahlen (19) versetzt angeordnet sind und die jeweilige Höhenstufe durch den Photodetektor mit der größten Lichtintensität erkennbar ist,
- Durchmesser der Photodetektoren, welche so ausgelegt sind, daß die sich mit der Höhe ändernden Durchmesser des Beleuchtungsstrahles (18) innerhalb der Fokustiefe (T) genau in die zugehörigen Photodetektoren abgebildet werden.

5

25

30

- 2. Optischer Abstandssensor nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Strahlteilungseinheit (154) durch eine Vielzahl von im Meßstrahl (19) hintereinander angeordneten Teilerspiegeln (151a-n) dargestellt ist.
- 3. Optischer Abstandssensor nach Anspruch 1, da d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zur Teilung des Meßstrahles (19) ein einziges lichtbeugendes Element vorhanden ist, das den Meßstrahl (19) in eine Vielzahl definierter Richtungen teilt, wobei die punktförmigen Photodetektoren zur Unterscheidung von Höhenwerten innerhalb der Fokustiefe (T) des Beleuchtungsstrahles (18) in Richtung der geteilten Meßstrahlen (19) versetzt angeordnet sind und die jeweilige Höhenstufe durch den Photodetektor mit der größten Lichtintensität erkennbar ist.

4. Optischer Abstandssensor nach Anspruch 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß statt der Optik (152a-n) eine einzige Optik vor oder nach dem lichtbeugenden Element angeordnet ist.

5. Optischer Abstandssensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dad urch gekennzeichnet, daß die annähernd punktförmige Ausbildung der Photodetektoren (21a-n) durch den Einsatz einer vorgeschalteten Blende (153a-n) dargestellt ist.

- Optischer Abstandssensor nach Anspruch 5, rückbezogen auf Anspruch 1 oder 2,
- dadurch gekennzeichnet,
  daß das Scanobjektiv (6) für mehrere Lichtwellenlängen
  derart ausgelegt ist, daß die Schärfentiefenbereiche der
  einzelnen Farben sich sukzessive aneinander reihen und die

€

Intensitäten hinter den Blenden (153a-n) durch mehrere farbempfindliche Photodetektoren in Abhängigkeit von der Farbe aufnehmbar sind.

 Optischer Abstandssensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

> dadurch gekennzeichnet, daß die punktförmige Lichtquelle durch einen Laser (10) dargestellt ist.

10

15

8. Optischer Abstandssensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlablenkeinheit durch einen rotierenden Polygonspiegel (5) dargestellt ist.

 Optischer Abstandssensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

- daß zur Trennung von Beleuchtungsstrahl (18) und Meßstrahl (19) ein Auskoppelspiegel (150) eingesetzt wird, der eine zentrale Bohrung aufweist.
- 10. Optischer Abstandssensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis zwischen den Öffnungswinkeln von Meßstrahl (19) und Beleuchtungsstrahl (18) am Meßort mindestens 2:1 beträgt.

30

 Optischer Abstandssensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß das Scanobjektiv (6) telezentrisch aufgebaut ist.

35

 Optischer Abstandssensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß zur Än-

derung der dreidimensionalen Auflösung und des Meßbereiches das Scanobjektiv (6) in seiner Brennweite veränderbar oder gegen ein anderes austauschbar ist.

5 13. Optischer Abstandssensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dad urch gekennzeichnet, daß eine elektronische Kompensationseinheit vorhanden ist, die ungleichmäßige Intensitätsverteilungen der Teilstrahlen des Meßstrahles (19) auf die verschiedenen Photodetektoren kompensiert.

10

- 14. Optischer Abstandssensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dad urch gekennzeichnet, daß die elektronischen Verstärker (22a bis n) entsprechend der Photodetektoren (21a bis n) eine nichtlineare Verstärkungskennlinie aufweisen, um Übersteuerungen zu vermeiden.
- 15. Optischer Abstandssensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da durch gekennzeich net, daß der Abstandssensor in Bezug auf eine Normale zur Objektoberfläche geneigt ist, um dreidimensionale Objekte auch schräg von oben betrachten zu können.

1/3

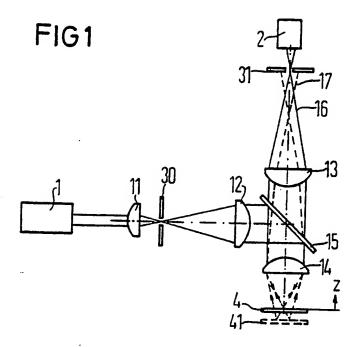
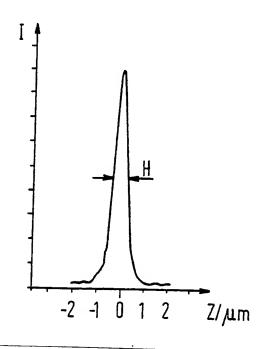
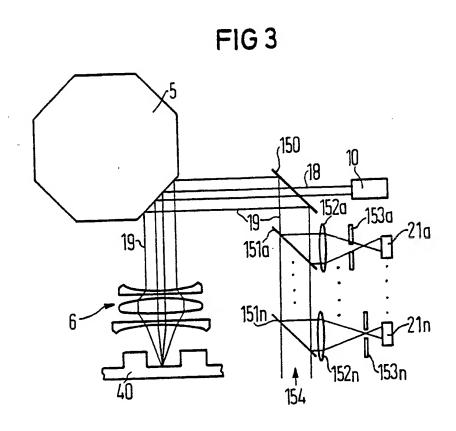
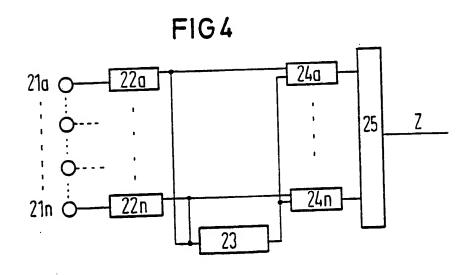


FIG2



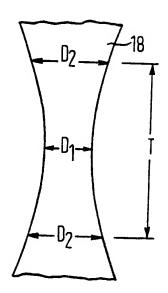
2/3





3/3

FIG 5



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/EP 92/02522

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER	
IPC <sup>5</sup> GOIBI1/02; GOIBI1/06; GOIBI1/24	
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC	
THE DE SHARCHED	
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)	
IPC <sup>5</sup> G01B; G01N	fields searched
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the	,,,,,,
the search to	rms used)
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search to	
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
x GB,A,2 144 537 (ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA)	1,6,11
6 March 1985	1
<pre>Y *introduction* see page 2, line 26 - page 2, line 84;</pre>	
figure 2	
	1,7,9,12
X US,A,4 798 469 (V.B. BURKE)	
17 January 1989	1 10,11
	10,11
see column 4. line 4 - column 6, line 9	
see column 6, line 41 - column 10, line 5	
./	
./	
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.	
Special categories of cited documents:     Interdocument published after the in date and not in conflict with the appropriate the conflict with the appropriate of the principle or theory underlying the principle or	he invention
to be of particular relevance to be of particular relevance; t	he claimed invention cannot be
sten when the document is taken as	Olic
cited to establish the publication takes of an extended to establish the publication takes of particular relevance;	
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other subbeing obvious to a person skilled in	CH documents, seed comment
"P" document published prior to the international filing date but later than	
the priority date claimed	earch report
1 Date of the achial Completion of the international	
	02.93)
15 February 1993 (15.02.93)  26 February 1993 (26.  Name and mailing address of the ISA/  Authorized officer	02.93)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/EP 92/02522

	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	<del></del>
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim
x	WO,A,8 810 406 (BATELLE-INSTITUT E.V.) 29 December 1988	1,6
Y		1
A	see page 3, paragraph 6 - page 5, paragraph 1; figures 1-3	5,7,11
х	IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN Vol. 27, No. 12, May 1985, NEW YORK, NY, USA	1,3,7
Y	pages 6850 - 6851 "CHROMATIC FOCUSING TECHNIQUE"	
+	·	1
x	NEUES AUS DER TECHNIK No. 2, 15 May 1986, WüRZBURG, BRD pages 5-6 "Optische Hühenmessung über eine Linie"	1,7,8,11
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Vol. 10, No. 374 (P-527)(2431) 12 December 1986 & JP,A,61 169 708 (FUJITSU LTD) 31 July 1986 see abstract	1,7,8
		1

# ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

9202522 EP 66715 SA

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report.

The members are as contained in the European Patent Office EDP file on

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

7

15/02/93

Patent document	Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
GB-A-2144537	06-03-85	DE-A,C FR-A,B	3428593 2550332	14-02-85 08-02-85	
US-A-4798469	17-01-89	CA-A-	1258966	05-09-89	
WO-A-8810406	29-12-88	CH-A- DE-A- EP-A,B US-A-	3869579 0321529	29-09-89 30-04-92 28-06-89 17-11-92	

PCT/EP 92/02522

Int.K1. 5 GO1B11/O2; GO1B11/O6; GO1B11/24  II. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE  Recherchierter Mindestprüfstoff 7  Klassifikationssytem Klassifikationssymbole  Int.K1. 5 GO1B; GO1N  Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen 8  III. EINSCHLAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN 9  Art.° Kennzeichnung der Veröffentlichung 11 soweit erforderlich noten besteht auch der nationalen Klassifikation und der IPC  GO1B11/O6; GO1B11/O4  Recherchierte Mindestprüfstoff 7  Klassifikationssymbole  III. EINSCHLAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN 9  Art.° Kennzeichnung der Veröffentlichung 11 soweit erforderlich noten besteht der nationalen klassifikation und der IPC  GO1B11/O6; GO1B11/O4  Recherchierte Mindestprüfstoff 7  Klassifikationssymbole  III. EINSCHLAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN 9	I. KLASSIFIKATION DES A	MELDUNGSGEGENSTANDS (bei m	ehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeber	, v6	
B. ECCHERCHIERTE SACHGEBIETE  Recherchierte Mindestpricturif 7  Klassifikationsymbole  Int. K1. 5  GO1B; GO1N  Recherchierte nicht zum Mindestpricturif gehrende Veröffentlichungen, zoweit diese unter die recherchiertes Sachgebies fallen  Art.* Kenneddung der Veröffentlichungen, zoweit erforderlich unter Augabe der maßgebilchen Teile  GB, A, 2, 144 537 (ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA) 6. März 1985 8. Einführung * 5. Siehe Seite 2, Zeile 26 - Seite 2, Zeile 84; Abbildung 2  US, A, 4, 798 469 (V.B. BURKE) 17. Januar 1989  Siehe Spalte 4, Zeile 4 - Spalte 6, Zeile 9 siehe Spalte 6, Zeile 41 - Spalte 10, Zeile 5  "A Veröffentlichung, die gehaufen Stund der Technik erforderlich verbei int eine Internationalen mehr der Stund der Stunden verbeiten stunden verbeiten der Stunden verbeiten der Stunden verbeiten stunden verbeiten der Stunden verbeiten verbeiten verbeiten der stunden verbeiten verb	Larn der rentemationalen bate	otklassifikation (IPC) oder nach der nati	ionalen Klassifikation und der IPC		
Recherchierter Mindestprüfstriff ?  Klassifikationssynhole  Int. K1. 5 G01B ; G01N  Recherchierte nicht zum Mindestprüfstriff gehörmde Veröffentlichungen, zoweit diese unter die recherchiertes Sachgebirte fallen 3  III. EINSCHLAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN ?  Art.* Kennzeichnung der Veröffentlichung 11 , zoweit erforterlich unter Angabe der maßgebilchen Teils 12  GB, A, 2 144 537 (ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA)  6. März 1985  * Einführung * siehe Seite 2, Zeile 26 - Seite 2, Zeile 24; Abbildung 21  US, A, 4 798 469 (V.B. BURKE)  17. Januar 1989  Siehe Spalte 4, Zeile 4 - Spalte 6, Zeile 9  siehe Spalte 6, Zeile 41 - Spalte 10,  Zeile 5  * Becondere Kateporien von angegebenen Veröffentlichungen 10 : der 12  "Siehe Spalte 6, Zeile 41 - Spalte 10,  Zeile 5  * Veröffentlichung, die geliget ist, einen Prichtilltrasprüchter von angegebenen veräffentlichungen 10 : der 12  Verbeitentlichung, die geliget ist, einen Prichtilltrasprüchter von angegeben ist vor angegeben ist veräffentlichungen der State vor der 12  Verbeitentlichung, die geliget ist, einen Prichtilltrasprüchter vor der 12  Verbeitentlichung, die seine der 12  Verbeitentlichung, die seine der 12  Verbeitentlichung, die seine der 12  Verbeitentlichung der 13  Verbeitentlichung der 13  Verbeitentlichung der 13  Verbeitentlichung der 14  Verbeitentlichung der 14  Verbeitentlichung der 15  Verbeitentlich	Tuc.KI. 5 GOIRII/	02; G01B11/06;	G01B11/24		
Recherchierte nicht zum Mindetpritistoff gehörende Veröffentlichungen, zoweit diese unter die recherchierten Sachgebiere fallen   Recherchierte nicht zum Mindetpritistoff gehörende Veröffentlichungen, zoweit diese unter die recherchierten Sachgebiere fallen   Recherchierten zum Mindetpritistoff gehörende Veröffentlichungen, zoweit diese unter Angabe der manigebilichen Totle   Recherchierten zum Mindetpritistoff gehörende Veröffentlichungen, zuweit diese unter Angabe der manigebilichen Totle   Recherchierten zum Angapen der Veröffentlichungen   Recherchierten zum Mindetpritistoff gehörende Veröffentlichungen, zuweit diese unter Angabe der manigebilichen Totle   Recherchierten zum Angapen der Veröffentlichungen   Recherchierten zum Mindetpritistoffen zuher Angabe der manigebilichen Totle   Recherchierten zum Mindetpritistoffen zu der Angapen der Seine Sachgebieren zu der Angapen der Seine Zugen der Angapen der Seine Zugen der Angapen der Angapen der Angapen der Benutzung, die er angapen der Angapen der Angapen der Benutzung, die er angapen der Angapen der Angapen der Benutzung, die er Angapen der Angapen de	IL RECHERCHIERTE SACHO	EBIETE			
Int.K1. 5  GOIB; GOIN  Recharchlerte eicht zum Minderspräftstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recharchlerten Sichtgebiete fallen *  III. EINSCHLAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN *  Art.* Kennzeichnung der Veröffentlichung **, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile **  (GB, A, 2 144 537 (ISTITUTO NAZIONALE DI 1,6,11 1,6,11 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1,6,11 1 1		Recherchie	erter Mindestprüfstoff 7		
Recherchierte nicht zum Mindestpritistoff gehirende Veröffentlichungen, zoweit diese unter die recherchierten Sachgebiere fallen   III. EINSCHLAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN   Art.* Kennzeichung der Veröffentlichung 11, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile 12  GB, A, 2 144 537 (ISTITUTO NAZIONALE DI 1,6,11  OTTICA)  6. März 1985  * Einführung * Siehe Seite 2, Zeile 26 - Seite 2, Zeile 84; Abbildung 2  US, A, 4 798 469 (V.B. BURKE)  17. Januar 1989  Siehe Spalte 4, Zeile 4 - Spalte 6, Zeile 9  siehe Spalte 6, Zeile 41 - Spalte 10, Zeile 5  ** Veröffentlichung die sein aufgebenen Veröffentlichungen 10  Zeile 5  ** Veröffentlichung die sein aufgebenen Veröffentlichungen 10  Verweiten Lingung die sein der ein möden beinben ist die sein der Spalte in titernationalen Anseite das veröffentlichung die sein der ein möden beinben ist der der Verbierlichten veröffentlichten v	Klassifikationssytem		Klassifikationssymbole		
III. EINSCHLAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN   Art.* Kennzeichnung der Veröffentlichung   (GB, A, 2 144 537 (ISTITUTO NAZIONALE DI 0TTICA)  6. März 1985  * Einführung *  siehe Seite 2, Zeile 26 - Seite 2, Zeile 84; Abbildung 2  US, A, 4 798 469 (V.B. BURKE)  17. Januar 1989  siehe Spalte 4, Zeile 4 - Spalte 6, Zeile 9  siehe Spalte 6, Zeile 41 - Spalte 10,  Zeile 5  ** Siehe Spalte 6, Zeile 41 - Spalte 10,  Zeile 5  ** Seine Spalte 6, Zeile 41 - Spalte 10,  Zeile 5  ** Veröffentlichung, die gelgnet in, einer Prioritinaspruch medichate resteinar zu lassen, oder surch die aus einem anderes bescheten zu noder nach den internationalen Annefedstung verbien zu oder surch verbien zu lassen der und verbien zu lassen der surch den bezahrt verbien zu lassen der surch den su	Int.K1. 5	GO1B; GO1N			
Art.° Kennzeichaung der Veröffentlichung 11, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile 12  GB, A, 2 144 537 (ISTITUTO NAZIONALE DI 1,6,11  1,6,11  1,6,11  1,6,11  1,6,11  1,6,11  1,7,9,12  US, A, 4 798 469 (V.B. BURKE)  17. Januar 1989  US, A, 4 798 469 (V.B. BURKE)  17. Januar 1989  Siehe Spalte 4, Zeile 4 - Spalte 6, Zeile 9  siehe Spalte 6, Zeile 41 - Spalte 10, Zeile 5  "Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10 : Art. Veröffentlichung, die dem allgemeinen Stand der Technik gehörter, der nicht als besondern bedeutsam anzuschen ist til unter Datum, der nach dem internationalen Arbeitelt gehörter, der hen dem internationalen Arbeitelt gehörter, der hen der hen internationalen Arbeitelt gehörten der der hen der der hen hen der dem internationalen Arbeitelt gehörten der der hen der der der stan der an and dem internationalen Arbeitelt gehörten der der der hen der der der der hen der der der hen der der der hen der der der hen der hen der der hen hen der hen hen hen der hen der hen hen der hen hen der hen hen hen der hen hen		Recherchierte nicht zum Mindestprüfs unter die recherc	stoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese hierten Sachgebiete fallen <sup>8</sup>		
Art.° Kennzeichnung der Veröffentlichung 11, soweit erforderlich anter Angabe der maßgebliches Teile 12  GB, A, 2 144 537 (ISTITUTO NAZIONALE DI 1,6,11  OTTICA) 6. März 1985 * Einführung * Siehe Seite 2, Zeile 26 - Seite 2, Zeile 84; Abbildung 2  US, A, 4 798 469 (V.B. BURKE) 17. Januar 1989  Siehe Spalte 4, Zeile 4 - Spalte 6, Zeile 9  siehe Spalte 6, Zeile 41 - Spalte 10,  Zeile 5  **A' Ventfentlichung, die malgemeinen Stand der Technik 19  siehe Spalte 6, Zeile 41 - Spalte 10,  Zeile 5  **A' Ventfentlichung, die pelpekt micht werden ist moden Anmelded Anmelden Anmelded Alement in Stand er Benefich ist stand in Stand er Benefich in Stand er in Recherchene	III. EINSCHLAGIGE VEROFFI	'NTI ICHINODAI 9			
GB, A, 2 144 537 (ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA) 6. März 1985 * Einführung * siehe Seite 2, Zeile 26 - Seite 2, Zeile 84; Abbildung 2  US, A, 4 798 469 (V.B. BURKE) 17. Januar 1989  Siehe Spalte 4, Zeile 4 - Spalte 6, Zeile 9 siehe Spalte 6, Zeile 41 - Spalte 10, Zeile 5  **A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik erfaltert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehn ist Etteres Diutument, das jedende erst ann oder nach dem interna- tien Annederstaum veröffentlicht worden ist  "A' Veröffentlichung, die seit and der annah dem interna- tien Annederstaum veröffentlicht worden ist  "It veröffentlichung, die jeden der					
OTTICA) 6. März 1985 * Einführung * siehe Seite 2, Zeile 26 - Seite 2, Zeile 84; Abbildung 2  US, A, 4 798 469 (V.B. BURKE) 17. Januar 1989  Siehe Spalte 4, Zeile 4 - Spalte 6, Zeile 9 siehe Spalte 6, Zeile 41 - Spalte 10, Zeile 5  **A' Veröffentlichung, die em allgemeinen Stand der Technik effalter, zher nicht als besonders bedeutsam anzusehn ist Effalter, zher nicht als besonders bedeutsam anzusehn ist  **T' Veröffentlichung, die ged gesten veröffentlichungen in der der har nicht an werden der hande der stand der and dem Interna- tentlichungsdatum ether anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgefund)  O' Veröffentlichung, die ged geite werden alle der die ans einem annen beröffentlichung, die geden sich werden ist  "Veröffentlichung werden zu der die der die ans einem annen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgefund)  O' Veröffentlichung, die geden andere Maßnahmen bezieht  O' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeddeda- tum, aber and eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht  P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeddeda- tum, aber and eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht  SESCHEINIGUNG  Met Abschlusses der internationalen Anmeddeda- tum, aber and eine mündliche Met eine Mindlichen veröffentlichung die bestehet  15. FEBRUAR 1993  Absendedatum des internationalen Recherchenberichts  15. FEBRUAR 1993  Unterschrift des beweilmächtigtem Bediennsteten			h unter Angabe der maßgeblichen Teile 12	Betr. Anspruch Nr. 13	
Siehe Seite 2, Zeile 26 - Seite 2, Zeile 84; Abbildung 2  US,A, 4 798 469 (V.B. BURKE)  17. Januar 1989  Siehe Spalte 4, Zeile 4 - Spalte 6, Zeile 9  siehe Spalte 6, Zeile 41 - Spalte 10, Zeile 5  **Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10 : "A' Veröffentlichung, die den allemenhen Stand der Technist annanschen ist Effers Dokument, das Jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anneldectaum veröffentlicht worden ist "Veröffentlichung, die gealpet ist, einen Prioritätsanspruch zweifchaft erscheinen zu iszen, oder und die das veröffentlichung, die gealpet ist, einen Prioritätsanspruch zweiften der anneldectaum veröffentlichten von der dem principale Anneldectaum veröffentlichung der werden zoil oder die aus einem anderen besonderen Grund der werden zoil oder die aus einem anderen besonderen Grund der werden zoil oder die das veröffentlichung, die sich auf eine minditied Offenbrung, eine Benutzung der Ausstellung oder andere Maßnahmen beidelt "Veröffentlichung, die veröffentlichung mit der Ausstellung der andere Maßnahmen beidelt wurden ist "Veröffentlichung, die veröffentlichung mit der Ausstellung der andere Maßnahmen beidelt wurden ist "Veröffentlichung, die veröffentlichung mit der Ausstellung der andere Maßnahmen beidelt wurden ist "Veröffentlichung, die veröffentlichung mit der Ausstellung der andere Maßnahmen beidelt wurden ist "Veröffentlichung die veröffentlichung mit der den zuschlaum der der veröffentlichung mit der ver	OTTICA) 6. März	1985	IONALE DI	1,6,11	
siehe Spalte 4, Zeile 4 - Spalte 6, Zeile  siehe Spalte 6, Zeile 41 - Spalte 10, Zeile 5  Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10: "A' Veröffentlichung, die dem aligemeinen Stand der Technik defialert, aber nicht als besonders bedeustam anzusehen ist internationalen Anmeldedatum weröffentlich worden ist veröffentlichung, die geelgoet ist, einen Prioritätsnappneh zweifenlaft werden im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung, die geelgoet ist, einen Prioritätsnappneh zweifenlaft werden im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung die geelgoet ist, einen Prioritätsnappneh zweifenlaft erschien zu auszen, oder und die ast veröffentlichung die polegt werden zoll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)  "Veröffentlichung den bezonderer Bedeutung die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf erfentischer Tätigkeit berühend betrachtet werden, wenn erfortischer Tätigkeit berühend betrachtet werden. Wertfiellend gene per auf erfortischer Tätigkeit berühend betrachtet werden, wenn erfortischer Tätigkeit berühend betrachtet werden, wenn erfortischer Tätigkeit berühend berächt	siehe S	siehe Seite 2. Zeile 26 - Seite 2 Zeile			
Siehe Spalte 4, Zeile 4 - Spalte 6, Zeile  Siehe Spalte 6, Zeile 41 - Spalte 10,  Zeile 5  Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10:  "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anneldedatum veröffentlicht worden ist veröffentlichtung, die gelgpet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsätatus einer anderen in Mecherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)  "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Reuntung, eine Ausstellung oder anderer Maßnahmen bezieht  "Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten prioritätsdatum weröffentlichung mit bezieht wurden ist  BESCHEINIGUNG  Im des Abschlusses der Internationalen Recherche  15. FEBRUAR 1993  nationale Recherchenbehörde  Unterschrift des bevollmächtigten Bediensteten	, ,,,,,,,	798 469 (V.B. BURKE) Jar 1989			
**Späters Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzuschen ist Te Alteres Dokument, das Jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmelden zurgumdeliegenden Prioritätsanspruchzeichaft erscheinen zu lassen, oder furch die das Veröffentlichung, die geelgoet ist, einen Prioritätsanspruchzeichlichten veröffentlichung der under de das Veröffentlichung der anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soil oder die ans einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ansgerücht)  "V Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht  "V Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem bezanspruchten Prioritätsdatum veröffentlichten gedes werden wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist  BESCHEINIGUNG  Met Schappen veröffentlichung die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Frioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmedden zurgumdelegenden Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit benehen dernationalen anmeldedatum, weröffentlichten von der menneren anderen bezonderen Bedeutung die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit benehen der menneren anderen Veröffentlichung die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit benehen Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen der Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit benehen Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen der Erfindung kann nicht wird und dieser Katogorie in Veröffentlichung der benehen Erfindung kann nicht wird und dieser Katogorie in Veröffentlichung der benehen Erfindung kann nicht wird und dieser Katogorie in Veröffentlichung der benehen Erfindung kann nicht wird	1 3			_	
**Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10 ;  **A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist stand mit der Anmeiden nicht kollidert, sondern nur zum verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ein verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ein verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ein verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ein zugrundeliegenden Theorie angegeben ist zweifentlichung sonderen ein Recherchenbericht genannten Veröffentlichung die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder anderen Maßnahmen bezieht  **P** Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeidedatum, aber nach dem beanspruchten Prinzitätsdatum veröffentlichung ven besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden veröffentlichung mit einer oder menreren anderen Veröffentlichung dieser Extregorie in Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist "&" Veröffentlichung, die and dem internationalen Recherchenberichts  **Absenfedatum des internationalen Recherchenberichts  **Absenfedatum des internationalen Bediensteten  **Unterschrift des bevollmächtigten Bediensteten	siehe Sp Zeile 5	alte 6, Zeile 41 - Sp	palte 10,		
**Y Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist it sonalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist meldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Prinzips o			-/		
Absendedatum des Internationalen Recherches  15.FEBRUAR 1993  2 6. 02. 93  Dationale Recherchenbehörde  Unterschrift des bevollmächtigten Bediensteten	"A" Veröffentlichung, die den a definiert, aber nicht als bes "E" ilteres Dokument, das jedoctionalen Anmeldedatum ver "L" Veröffentlichung, die geeign zweifelhaft erscheizen zu latentlichungsdatum einer and nannten Veröffentlichung be anderen besonderen Grund a "O" Veröffentlichung, die sich a eine Benutzung, eine Ausstebezieht "P" Veröffentlichung, die vor det tum, aber nach dem beansprilicht wurden ist	igemeinen Stand der Technik unders bedeutsam anzusehen ist h erst am oder nach dem interna- iffentlicht worden ist et ist, einen Prioritätsanspruch sen, oder durch die das Vertif- eren im Recherchenbericht ge- legt werden soll oder die ans einem ngegeben ist (wie ausgefuhrt) uf eine mündliche Offenbarung, llung oder andere Maßnahmen	ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, Verständnis des der Erfindung zugrundelieg oder der ihr zugrundeliegenden Theorie ang "X" Verüffentlichung von besonderer Bedeutung te Erfindung kann nicht als neu oder auf er keit beruhend betrachtet werden "Y" Verüffentlichung von besonderer Bedeutung te Erfindung kann nicht als auf erfinderisch ruhend betrachtet werden, wenn die Veröffen einer oder menreren anderen Verüffentlichun gorie in Verbindung gebracht wird und diese einen Fachmann naheliegend ist	renticht worden sondern nur zum genden Prinzips egeben ist ; die beanspruch- finderischer Tätig- g; die beanspruch- er Tätigkeit be- ntlichung mit ngen dieser Kate- verbindung für	
15.FEBRUAR 1993  2 6. 02, 93  Unterschrift des bevollmächtigten Bediensteten					
nationale Recherchenbehörde Unterschrift des bevollmächtigten Bediensteten				nberichts	
VISSER F.P.C.		teno is a market	Unterschrift des bevollmächtigten Bedienstete	n	
	EUKUPAISC	HES PATENTAMT	VISSER F.P.C.	I	

Art °	AGIGE VEROFFENTLICHUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2)  Kennzeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile	Betr. Anspruch Nr.
ALT.	Demuce and American and America	
	WO, A, 8 810 406 (BATELLE-INSTITUT E.V.)	1,6
	29. Dezember 1988	1
		5,7,11
	siehe Seite 3, Absatz 6 - Seite 5, Absatz 1; Abbildungen 1-3	
	IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN Bd. 27, Nr. 12, Mai 1985, NEW YORK, NY, USA	1,3,7
	Seiten 6850 - 6851 'CHROMATIC FOCUSING	
	TECHNIQUE'	1
	umine Nie DED TERINIY	1,7,8,11
	NEUES AUS DER TECHNIK Nr. 2, 15. Mai 1986, WÜRZBURG, BRD	
	Seiten 5 - 6 'Optische Höhenmessung uder	
	eine Linie'	
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN	1,7,8
	vol. 10, no. 374 (P-527)(2431) 12.	
	Dezember 1986 & JP,A,61 169 708 ( FUJITSU LTD ) 31. Juli	
	1986	
	siehe Zusammenfassung	
į.		,
ľ		
Ī		
		,
ł		
ļ		
ļ		1
}		
		I

# ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

9202522 ΕP 66715 SA

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenamten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

15/02/93

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung 14-02-85 08-02-85	
GB-A-2144537	06-03-85	DE-A,C 3428593 FR-A,B 2550332			
US-A-4798469	17-01-89	CA-A-	1258966	05-09-89	
WO-A-8810406	29-12-88	CH-A- DE-A- EP-A,B US-A-	3869579 0321529	29-09-89 30-04-92 28-06-89 17-11-92	
-					